Declaration and Power of Attorney For Patent Application 特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書籍、国籍は下記の私の氏名の後に記載され た通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願 している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下 記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者である と(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the onginal, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□月_日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 回 際 出 願 番 号 をとし、 (該当する場合)に訂正されました。	was filed onas United States Application Number or PCT International Application Numberand was amended on(if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration (告本語官書書)

私は、米園法典第 35 編 119 条(a)-(d)項又は 365 条(b)項 I hereby claim foreign priority under Title 35, United States に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定して Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign いる特許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) 特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権を of any PCT International application which designated at ここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前 least one country other than the United States, listed に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠 below and have also identified below, by checking the box,

「たく クチのことで、小していまり	o	any foreign application for paten or PCT International application h that of the application on which p	naving a filing date before
Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claimed 優先権主張なし
2001-040837	Japan	February 16, 2001	
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出順年月日)	
		America I XX ha X	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
私は、第35編米国法典119条(e)に 許出願規定に記載された権利をここ	質に基いて下記の米国特 に主張いたします。	I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any Un application(s) listed below.	Title 35, United States nited States provisional
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出願番号)	(出願日)	(出願番号)	(出願日)
私は、下記の米国法典第35編12 特許出願に記載された権利、又はよ 級力条約36条(会に基本権利をこ 出願の各請求欲聞の内容が米国法 以は特許協力条約で規定された方式 原に開示されていない限り、その先 で本出願赤の日本国内または舎計 の期間中に入事された。連邦規制法 定義された特許資格の有無に関する 示義務があることを認識しています。	米国を指定している特許 に主張します。また、本 地代35編112条第1項 まで先行する米国特許出 行米国出願提出日以降 で大調出原提出日まで もの条約国際提出まで 東第37編1条56項で	I hereby claim the benefit under Code, Section 120 of any United 365(e) of any PCT International the United States, listed below an matter of each of the claims of disclosed in the prior United Stat application in the manner provide of Title 35, United States of acknowledge the duty to disclos material to patentability as defining the discovery of the discovery	States application(s), or application designating d, insofar as the subject this application is not es or PCT International d by the first paragraph Code Section 112, I se information which is ed in Title 37, Code of 1.56 which became of the prior application
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pendin (現況: 特許許可済、継	·g, Abandoned) 统中、放棄済)

(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、維続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、雑統中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出顧日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出顧日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、縫繞中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(莊曆日)	(現況: 特許許可紊、維続中、放棄済)

が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基 own knowledge are true and that all statements made on く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされ た虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処 罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行え ば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われる 1001 of Title 18 of the United States Code and that such ことを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

私は、私自身の知識に基いて本官言書中で私が行う表明 | hereby declare that all statements made herein of my information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration (日本語官言書)

続きを米特許商標局に対して遂行する弁護士または代理人と appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to して、下記の者を指名いたします。(弁護士、または代理人の prosecute this application and transact all business in the 氏名及び登録番号を明記のこと)

Daniel W. Sixbey (No. 20, 932) Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26, 477) David S. Safran (Reg. No. 27, 997) Donald R. Studebaker (Reg. No. 32, 815) Tim L. Brackett (Reg. No. 36, 092) Robert M. Schulman (Reg. No. 31, 196)

ここに署名する者は、この申請に関して米国特許商標局にお The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or いてなされるべき如何なる行動に関しても、ここに指名された 米国弁護士または代理人が、米国弁護士または代理人とここ に署名した者との間で直接の連絡を取ることなしに、 _からの指示を受け入れ

てそれに従う権限を与える。指示を出す人物に変更がある場 合は、ここに指名された米国弁護士または代理人は、ここに署 名した者からその旨通知を受ける。

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手 POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

> Stuart J. Friedman (Reg. No. 24, 312) Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23, 016) Thomas W. Cole (Reg. No. 28, 290) Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35, 483) Eric J. Robinson (Reg. No. 38, 285) Thomas M. Blasev (Reg. No. 33, 475) Daniel S. Song (Reg. No. 43, 143)

agent named herein to accept and follow instructions from as to any action to be

taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

Send Correspondence to: 書類送付先

> Nixon Peabody LLP. 8180 Greensboro Drive Suite 800 McLean, VA 22102

> > (703) 790-9110

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Mr. Fric J. Robinson

Full name of sole or first inventor 唯一または第一発明者名 Shunnei YAMAZAKI 日付 Inventor's signature y shi 02/04/2008 発明者の署名 Residence 住所 Tokyo, Japan Citizenship 国籍 Japanese Post Office Address 私書箱 c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第二共同発明者名	Full name of second joint inventor, if any
	Osamu NAKAMURA
第二共同発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date Osamu NAKAMVRA 01/31/2002
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第三共同発明者名	Full name of third joint inventor, if any
	Masayuki KAJIWARA
第三共同発明者の署名 日付	Third inventor's signature Date Masayaki KAJIWARA 04/2002.
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.

第四共同発明者名	Full name of fourth joint inventor, if any Junichi KOEZUKA
第四共同発明者の署名 日付	Fourth inventor's signature Date Junich: KOEZUKA 01/31/2002
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第五共同発明者名	Full name of fifth joint inventor, if any Koji DAIRIKI
第五共同発明者の署名 日付	Fifth inventor's signature Date Keyi Dairish 02/04/2002
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第六共同発明者名	Full name of sixth joint inventor, if any Toru MITSUKI
第六共同発明者の署名 日付	Sixth inventor's signature Date Toru Mitsuki 02/01/2002
住所	Residence
国籍	Kanagawa, Japan
四元	Citizenship Japanese
私書籍	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第七共同発明者名		Full name of seventh joint inventor, if any
第七共同発明者の署名	日付	Seventh inventor's signature Date Toru Takayama 02/01/2002
住所		Residence
		Kanagawa, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱		Post Office Address
		c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第八共同発明者名	Full name of eighth joint inventor, if any Hideto OHNUMA
第八共同発明者の署名 日付	Eighth inventor's signature Date
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第九共同発明者名	Full name of ninth joint inventor, if any
	Taketomi ASAMI
第九共同発明者の署名 日付	Ninth inventor's signature Date
	Taketoni ASAMI 01/31/2002
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第十共同発明者名	Full name of tenth joint inventor, if any Mitsuhiro ICHIJO
第十共同発明者の署名 日付	Tenth inventor's signature Date Mitshiro ICHIJO 01/31/2002
住所	Residence Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsug-shl, Kanagawa-ken 243-0036 Japan